



# POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI

## JADWAL UJIAN SEMESTER GENAP TA. 2016/2017

No. Dokumen	No. Revisi	Tanggal efektif :	Halaman :
FM-PD-02-07	00	16 Februari 2009	01 dari 02

JURUSAN : **TEKNIK KIMIA, TEKNIK MEKANIKA, AGRIBISNIS KELAPA SAWIT & TENAGA PENYULUHAN LAPANGAN**

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATA KULIAH	TINGKAT/ JURUSAN	RUANG
1	2	3	4	5
RABU, 07 JUNI 2017	08.00 - 09.30	OPERASI TEKNIK KIMIA II	II/TK	R1,R2,R3,R4,R5
		MEKANIKA BAHAN TEKNIK	II/TM	R6,R14,R15,R16,R17,R18
		PERILAKU WIRUSAHA	II/TPL	LH
	10.00 - 11.30	BAHASA INGGRIS TEKNIK	I/TK	R1,R2,R3,R4,R5,R6,R8
		PROSES PERMESINAN LOGAM	I/TM	R14,R15,R16,R17,R18,
		TEKNIK REAKSI KIMIA	I/TPL	LH
	13.30 - 15.00	BAHASA INDONESIA	III/TK	R1,R2,R3,R4,R5,R6,R8
		TATA TULIS LAPORAN	III/TM	R16,R17,R18
		AKUNTANSI	II/AKS	LH, R14,R15
KAMIS, 08 JUNI 2017	08.00 - 09.30	MATEMATIKA TEKNIK	I/TK	R1,R2,R3,R4,R5,R6,R8
		PEMROGRAMAN KOMPUTER	I/TM	LH,R14,R15,R16,R17,R18
	10.00 - 11.30	E-BUSINESS E-COMMERCE	I/AKS	R15,R16,R17,R18
		E-BUSINESS E-COMMERCE	II/TPL	LH
		KIMIA ANALISA INSTRUMENT	II/TK	R1,R2,R3,R4,R5,R6
	13.30 - 15.00	SATUAN OPERASI	II/TM	LH,R14,R15,R16,R17,R18
		TEK.PENGEMASAN & PENYIMP.	II/AKS	R1,R2,R3
		MIKROBIOLOGI INDUSTRI	I/TPL	R4
	JUM'AT, 09 JUNI 2017	08.00 - 09.30	P P Kn	I/TK
P P Kn			III/TPL	R6
TEKNIK PENDINGIN			II/TM	R14,R15,R16,R17,R18
10.00 - 11.30		TEK. GAS & MINYAK BUMI	III/TK	R1,R2
		MATEMATIKA TEKNIK II	I/TM	R3,R4,R14,R15,R16,R17,R18
		TEK. PENGLHN. AIR & LIMBAH	II/AKS	R5,R6,LH
13.30 - 15.00		MENG GAMBAR TEKNIK	II/TK	R1,R2,R3,R4,R5
		TEK.BUDIDAYA KELAPA SAWIT	I/AKS	R14,R15,R16,R17
		PENGLHN. LIMBAH INDUSTRI	II/TPL	LH
SENIN, 12 JUNI 2017	08.00 - 09.30	ALAT INDUSTRI KIMIA	II/TK	R1,R2,R3,R4,R5,R6
		TEK.PENGLHN.KELAPA SAWIT	II/AKS	R16,R17,R18
		BIODIESEL	I/TPL	R14
	10.00 - 11.30	TEKNIK PENGDL. PROSES	II/TM	LH,R14,R15,R16,R17,R18
		TEK. PENGOLAHAN KARET	III/TK	R5
		AGRO TEKNOLOGI	I/AKS	R1,R2,R3,R4
	13.30 - 15.00	PENULISAN KARYA ILMIAH	II/TPL	R6
		TEKNIK K-3	I/TM	R1,R2,R3,R4,R5,R6
		KIMIA ORGANIK	I/TK	LH,R14,R15,R16,R17,R18
SELASA, 13 JUNI 2017	08.00 - 09.30	DASAR & MEDIA PENYULUHAN	I/TPL	R8
		MENG. ELEMEN MESIN I	I/TM	LH,R14,R15,R16,R17,R18
	10.00 - 11.30	KIMIA FISIKA I	I/TK	R1,R2,R3,R4,R5,R6,R8
		OLEOKIMIA I	II/TK	LH,R14,R15,R16,R17,R18
		TEK. PEMISAHAN M. ATSIRI	II/TPL	R8
		INSTRUMENT ANALISIS	I/AKS	R1,R2,R3,R4
13.30 - 15.00	MEKANIKA FLUIDA	II/TM	R1,R2,R3,R4,R16,R17,R18	
	OLEOKIMIA	II/AKS	R5,R6,R8	
		PSIKOLOGI INDUSTRI	I/TPL	R15

RABU, 14 JUNI 2017

Dokumen ini milik Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan. Dilarang memperbanyak tanpa izin dari Management Representative



# POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI

## JADWAL UJIAN SEMESTER GENAP TA. 2016/2017

No. Dokumen	No. Revisi	Tanggal efektif :	Halaman :
FM-PD-02-07	00	16 Februari 2009	02 dari 02

HARI / TANGGAL	WAKTU	MATA KULIAH	TINGKAT/ JURUSAN	RUANG
1	2	3	4	5
RABU, 14 JUNI 2017	08.00 - 09.30	NERACA MASSA & ENERGI	I/TK	R1,R2,R3,R4,LH,R14,R15
		KIMIA FISIKA	I/AKS	R16,R17,R18,R6
		BHN. BAKU & P. MINYAK ATSIRI	I/TPL	R5
	10.00 - 11.30	PESAWAT ANGKAT	III/TM	LH,R14,R15,R16,R17,R18
		TEKNIK MEMBRAN	III/TK	R1,R2,R3,R4,R5
		DASAR-DASAR EKONOMI	II/TPL	R6
13.30 - 15.00	P. MEKANISASI KELAPA SAWIT I	II/TM	R14,R15,R16,R17,R18	
	MANAJEMEN RESIKO	II/AKS	R1,R2,R3	
	KIMIA ANALISA	I/TPL	R4	
KAMIS, 15 JUNI 2017	08.00 - 09.30	FISIKA II	I/TK	R1,R2,R3,R4,R5,R6
		METODE STATISTIKA	I/AKS	R14,R15,R16,R17
		OLEOKIMIA	II/TPL	LH
	10.00 - 11.30	TEKNIK TENAGA LISTRIK	I/TM	R1,R2,R3,R4,R17,R18,
		DSR. PENGOPERASIAN PABRIK	II/TK	R5,R6,R14,R15,R16
		BAHASA INDONESIA	III/TPL	LH
13.30 - 15.00	STUDY KELAYAKAN BISNIS	II/AKS	R5,R6,R8	
	PSIKOLOGI INDUSTRI	II/TM	R1,R2,R3,R4,R14,R15,R16,R17,R18	
	KIMIA FISIKA	I/TPL	LH	
JUM'AT, 16 JUNI 2017	08.00 - 09.30	TEKNIK K-3	II/TK	R1,R2,R3,R4,R5
		AGAMA ISLAM	I/AKS	R14,R15
		AGAMA KRISTEN PROTESTAN	I/AKS	R17,R18
		AGAMA KATOLIK	I/AKS	LH
		MANAJ. & TEK.PEMASARAN	I/TPL	R16
	10.00 - 11.30	TEK. PEMELIHARAAN PABRIK I	II/TM	R1,R2,R3,R4
		KIMIA ANALISA II	I/TK	R14,R15,R16,R17,R18,R5,R6
		STUDY KELAYAKAN	III/TPL	LH
	13.30 - 15.00	FISIKA TEKNIK II	I/TM	LH,R14,R15,R16,R17,R18
KIMIA PANGAN		I/AKS	R1,R2,R3,R4	
METHODOLOGI DIAGNOSIS		II/TPL	R6	

